# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-187438

(43) Date of publication of application: 03.08.1988

(51)Int.CI.

G11B 11/10 G11B 7/135

(21)Application number: 62-018366

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing:

30.01.1987

(72)Inventor: SASAKI TORU

GOTO NORIO

**OTSUKA YASUO** 

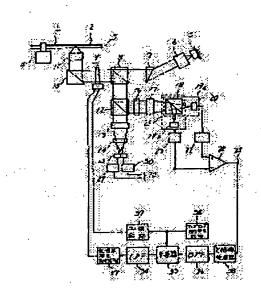
KATASE YOSHIHIRO

## (54) MAGNETO-OPTICAL REPRODUCER

# (57) Abstract:

PURPOSE: To improve the carrier noise (CN) ratio by using a phase difference correction means so as to correct an ununiform phase difference caused when a laser beam is made incident and reflected on/from an optical information recording medium.

CONSTITUTION: The phase correction means is provided in an optical path of a laser beam radiated from the optical information recording medium 1. The phase difference correction means 9 is controlled by a control means so as to cancel the phase difference caused in the optical information recording medium 1. Thus, the ununiform phase difference caused when a laser beam is made incident and reflected on/from the optical information recording medium is corrected and the laser light led to the optical information recording medium 1 and photodetectors 15, 19a, 19b is made to be nearly a linearly polarized light thereby maximizing the reproduced signal amplitude. Moreover, the carrier noise (CN) ratio is improved.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# ⑩日本国特許庁(JP)

@ 特許出顧公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63 - 187438

@Int\_Cl\_1

證別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)8月3日

G 11 B 11/10 7/135 Z - 8421 - 5D Z - 7247 - 5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

生装置
生装置

②特 頭 昭62-18366

❷出 願 昭62(1987)1月30日

母 明 者 佐 々 木 徹 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所家電研究所内

砂発 明 者 後 藤 典 雄 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所家電研究所内

砂発 明 者 大 塚 康 男 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所家電研究所内

包発 明 者 片 瀬 順 弘 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所家電研究所内

亞出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

20代 理 人 并理士 小川 勝男 外1名

明 細 書

- 発明の名称
   光磁気再生装置
- 2. 呼許請求の範囲

  - 2. 特許請求の範囲終1項に記載の光磁気再生軽 成において、該位相差補正手段から生ずる位相 差量を前づする創御手段を設け、該直線優先先 変から発射された尤束のすべての部分光束の位 相差がほぼ等となるように該位相差補正手段を

駆動することを特徴とする光磁気再生装置。

- 3. 発明の詳細な説明
- 〔 産業上の利用分野 〕

本発射は尤取気再生装置に係り、呼にディスク 基板の複点折による位相差を相収するのに好適な 光学ヘッドを備えた光磁気再生装置に関するもの である。

#### 〔従来の技術〕

従来の沈磁気再生装置は、第46回応用物理学会学解酵食会・酵菓子構集2P-ZP-3K記載のように、光学的情報記載媒体からの反射光時中のピームスプリッタと表光子の関に、複風折性のある光学素子やディスタで生ずる位相差を補償するための位相板が設けられている。

また、光学ヘッドに位相板を設けたものの例として、他に特略的 5 9-1 2 9 9 5 0 号公報がある。この公理に記された光磁気再生装置においては、位相板として 1/4 被長板が用いられている。 飲 1/4 波長板は、レーザ光が数位相板を往復することによって、備光方向を 90° 回転させ、ディスク

# 特開昭63-187438(2)

の反射光がレーザ光原に帰還してレーザソイズが 発生するのを防止する目的で用いられている。 [発明が解決しようとする問題点]

上記した従来技術のうち、第46回応用物理学会学術が演会、が演予演集2P-ZP-3では、 光来中で均一な位相差を生ずる位相被によるディスク・元学素子等の位相循環について述べられている。しかし、厚さ方向に成析率の異方性が生じたディスク延復に、レーザ光を対象レンズ等により集大させた場合、ディスクから出射したレーザ光の位相差はその光束中で不均一となり、その超米、CN比の向上効果が十分に待られないった関係があるが、この問題については何らの記慮がなされていなかった。

また、毎間昭 59-1 29 9 5 0 号公根に記された 光磁気再生整確では、位相板の結晶軸と、レーザ 光の偏光方向とを 45° に設定し備光ピームスプリ メダと組み合わせることにより反射光を後出系に 分離するためのものであり、上述した様なレーザ 光の位相差を補償するためのものではない。

ができる。また、この結果、CN比を向上することができる。

#### 〔 実施例〕

以下、図面を参照して本発明の実施例につき説明する。

第1回は、本語明の一笑施例としての光磁気再生変置を示したプロック図を示す。本実施例ではディスクにおいて光が反射される場合を例にとり 説明する。

 本発明の目的は、上記した従来技術の問題点を 解決し、ディスクで生ずる光東中での不均一な位 相差を補正することのできる光磁気再生基礎を提 供することにある。

#### 〔問領点を解決するための手段〕

上記目的は、光学的情報記録媒体から出射する レーザ光の光路中に位相差補正手段を設け、核光 学的情報記録媒体からの出射光を光検出器に導き、 核位相差補正手段で生ずる位相差と、成光学的情 報記録媒体で生ずる位相差が相殺するように、該 位相差補正手段を制御する制御子段とにより、達 放される。

#### (作用)

財配位相益補正手段は、前記制御手段によって 光学的情報配録媒体で生ずる位相益を相段するように制御される。したがって、光学的情報配録媒体にいて、光学的情報配録媒体にレーザ光が入射および反射する級に生ずる不均一な位相違を補正することができ、光学的情報記録媒体および光度出器に導かれるレーザ光をほど直線観光にし、再生信号提幅を対大にすること

避されている。このため、紋倒光子 8 は P (または 8) 優先成分の一部を反射し、張りを透過する。

このうちの透過レーザ光は、さらに位相差被正 手段9 および 4 ラー10を介して、対物レンズ11 に より栄光され、カバーガラス 3 を透過して記録膜 2 に限射される。このとき、配像膜 2 に照射され たレーザ光は、カー効果によって、記録膜 2 の定 録部よび未配録部の母気モーメントの配向状態 により個光面が角度 8 k (または - 8 k)だけ変化 する。

記述模2からの反射光は、再び、カパーガラス5を透過したのち、対物レンズ11で平行光に戻り、ミラー10 および位相急補正被9を介して、再1の優光子8で、8(またはP)偏光成分は全反射され、P(または8)偏向成分は一部は反射され、戌りは透過される。この反射光は、さらに、第2のビームスプリッチ(延光子)12より、優光子8と同様に8(またはP)偏光成分はほぼ全て反射され、P(または8)僅光成分は一部は反射され、残りは透過される。

一方、第2の個光子12で反射したレーザ光は、
1/2 放長板16. 凸レンズ17を介して、個光ビーム
スプリッタ(依光子)18 K入射して2 分較される。
2 分較されたレーザ光のうち、一方の光は第1 の
光検出器 192 K入射し、また、もう一方の光は第
2 の光改出器 19b K入射し、それぞれの光電変換
系 20。21 を終て電気個号へ変換される。 さら K、
これらの光検出器 19a。19b で検出された個号は、
プリアンプ 22 および 23 で増幅され、差齢回路24 K入力される。

いる。即ち、103 および104 の一方が個光ビーム スプリッタ18の透過軸である。

図に示すように、道線個光105 としてレーザ光が記録膜上2 に限射されると、その反射レーザ光は、磁気モーメントの配向状態にて、角度 8 k およびー8 kの個光面の回転を生じ、直線個光1062 k 1064 b として反射される。この現象がカー効果であり、この回転角 8 k はカー回転角と呼ばれる。さらに、本実施例では、毎1 図に示すように豊勤会出の構成をとっているため、個光子18のP(またはS)過光およびS(またはP)個光面に、同一最幅の再生信号が得られるように、その個光方向103 および104 は、レーザ光の個光方向101 および102 に対して、約45° 煩むくように1/2 被長板16が配慮されている。

したがって、直線個光 106a 106bとて反射された反射レーザ光は、検光子18で 2 分放されることにより、直線偶光 106 m は光量 m 2 と光量 a 2 として得られる。これは、図に示すように光量の返幅が a 1 。 a 1 のとき、光量すなわち光速度はその 2 乗

I 👡

差動回路 24 では、プリアンプ 22 または23 により入力された各包号の同位相の成分が 登し引かれ、同時に逆位相の成分が 加算されるの で、 鉄金面回路 24 の出力信号 25、 すなわち何生 個号の通報はプリアンプ 22 により入力される 個号の 提幅との和となる。

次に、この光磁気ディスク1上に記録された情報がいかにして検出されるかについて、第2回を用いて説明する。

選2図(a)は、元磁気ディスク1 の記録度2お よび偏光ビームスプリッタ18に入射するレーザ光 が直線偏先である場合(カバーガラスや元学部品 等に従屈折が無い場合)の再生信号の光量振復を 示したものである。

この図において、101 および102 は、レーザ先のP(またはS)偏元およびS(またはP)偏元 万向を示している。又、105 および104 は、おり 図の偏光セームスプリック18におけるP(または S)偏光およびS(またはP)偏元方向を示して

で a,\* , a,\* となるからである。同様に、直線個光 106b は光量 b,\* と先量 b,\* として得られる。この 結果、光検出器 192 19b で検出される光量として は、一方は、 a,\* から b,\* までの光量変化として検 出され、他方は、 b,\* から a,\* までの光量変化として て検出される。

ここで、直兼優光 104m 104b として反射された 反射レーザ光が検光子18で検放されるまで、直線 優先のまま優光が保持されたとすれば、再生信号 は光葉 di および di にて検出され、D C 光量 ci および ci が等しい。

次化、光磁気ディスク1 に復屈折が存在し光磁気ディスク1 の記録模2. および優光ビームスプリッタ18に入射するレーザ光が楕円個光である場合について、第2図(b)を用いて説明する。

期2図(b)は前記レーザ光が楕円偏光である場合の再生信号の光量扱質を示したものである。この図において、第3図(a)と同一符号は同一値を示す。

レーザ光が第2図 (b) に示されているような構:

円偏光107a および107b の場合は、同図(a) に示される直線偏光104a および106b に比べ、P(またはB)偏光成分が減り、その分、新たにB(またはP)偏光成分が生じ、さらに偏光面の回転を生ずる。このため検出される信号光量が対よびでは、第2回(a)の直線個光のときに検出される信号操縦 di および di に比べて小さくなり、かつ、このときのDC光量で およびでは等しくならない。よって、キャリア成分が減少し、ノイズ成分であるDC光量差が生じ、CN比が低下することとなる。

この情円偏光107m および107b は、光磁気ディスク1のカペーガラス3 K、レーザ光が入射および反射する酸に生ずるP(または8)偏光と8(またはP)偏光との位相差によるものが主であり、カペーガラス3の材料として、光弾性定数の大きいポリカーポネート(以及PCと配す)等のプラステックを用いた場合、特に大きな位相差を生じる。

さらに、この位相違は、第3図(a)で示される

ように、光束の外周に位置する部分光束など、位相差は急激に増加する。

この原因は以下の理由からである。

位相差 | は次式で与えられる。 & ~ k · n · d ここで、 k は定数 · n は 屈折率差 · d は 光 必 長 で ある · つまり、 部 5 図 (n) のように、 カ パ ー ガ ラ ス 5 に 収 東 先 501 が 入 射する 場合 、 ① 一 光 路 長 d は g が 増大する に 従い 長くなる 。 ② ~ P C 蓄 板 の ように、 面内方向と 板 厚 方向の 屈折率 が 異なる カ パーガラスでは、 屈折率 登 n は g が 増大する に 從 い 大 きくなる。

したがって、 f が大きくなる、つまり 光束の外 場に位置する部分光束ほど、位置差は増大し、 そ の位相差は、 探 3 図 (c), (d) に示される分布とな る。また、 第 3 図 (c), (d) における曲線 > と曲線 h は、 位相差の急対値をとった場合、 完全に一致 していない。この 原因は、 P C 若板の 面内の 屈折 率が f ンジョンシャル方向とラジアル方向で異な るためである。

李希明は、第2図(b)で説明したように、光磁

ようにレーザ光(平行光) 300 が、 対物レンズ11 によりディスク 1 に絞り込まれるため、つまり、 カバーガラス 3 を透過する光は収束光 501 となっ ているため、ある分布を有している。

次に、上記位相違分布について、第3図(b)。 (c)を用いて説明する。

高 5 図 (b) は、レーザ光(平行光) 500 が対物 レンズ11により、PC 素板である光磁気ディスク 1 に欧小スポットとして絞り込まれ、配袋展 2 で 反射され再び、対物レンズ11を延て、平行光 500 となった時の光束を扱わしている。

この図において、Dは光東径、Qは光東中心。 A - A'方向はディスタ 1 のタンジェンシャル方向。 B - B'方向はディスタ 1 のラジアル方向を示して・ いる。

# 5 図 (c), (d) は、# 5 図 (b) の光束のAーA 間とB-B間の位相差 ● を扱わしたものである。この図において、曲線上はA-A 間・曲線 ▼ はB.
-B 間であり、 ● 4 は光束中心における位相差つ、まり、面内方向の位相差を示している。この図の

気再生装置において C N 比の低下をもたらすレーザ光中の位相差が、第 5 図 (c) (d) のように光束中で分布を有している場合においても、位相登相正手段 9 で補正することにより、常に第 2 図 (a) に示すような直線個光とし、良好な再生信号を得くようとするものである。

そこで、この位相を補正手段りにつき、第4回(a),第4回(b)を用いて説明する。本央雇例では、位相差補正手段りとして、結晶に選邦を加えると、屈折率が変化する意気光学効果を利用しており、その結晶として、三方晶系の一軸性電気光学結晶であるLiNbO。基根を用いた例を示す。

数 Li Nb O。等の成気光学超晶は、平行電極あるいはくし形電極により電界が印加されると電界印加方向の風折率が電界の強弱に応じて変化する。このため電界印加方向とそれの医交方向との間に屈折率差すなわち被威折が生じ、透過する光に位相差が生じる。また、この位相差は電界の登録に応じて変化する。したがって、Li Nb O。 遊板の表面に所望の電界をもつように電低群を構成すれば

透過する光束に所望の位相差分布を付与すること が出来る。

第4回(a)は本実成例の位相丞相正手段9の斜視は反回である。400 は Li Nb O。 素板である。 Li Nb O。 素板 400 上にはネサ膜等の透明電低ペターン 401 を蒸漕により被者後フォトリングラフ技術により被数値(図では5年)ペターニング形成してある。

また、遠遠パターン 401 間には抵抗体 402 を蒸 着フォトリソクラフ技術により形成してあり、両 場下、Pの 1 値は電気的に接続され、中央電低 G との間に電圧 B が印加されている。また、抵抗体 402 の抵抗値は第 4 図 (b) で示されるように、各 電低間の電圧が中央電信から両端部に向けて、第 3 図 (c), (d) の由退り、 とほぼ等しい大きさの: 曲級となるように改定してある。ここで、第 4 図 (b) における By, Br, Bq は第 4 図 (a) における電 低パターン P, P, Gに対応する電圧である。これにより位相登を中央電信から両端部にかけて第 3 図 (c) (d) の由避り、 とほぼ等しく変化させ

てLinbo。を利用したが、他に、LiTaO。などの 三方品系の一軸性電気光学結晶を用いても、本実 施例と同等の位相差補正手段を構成できる。

さらに、第7 図に示すように、複屈折性のある 光学录子 500 (例えばPC)などに圧電楽子 501 を取り付け、光弾性効果を利用し、光学景子 500 の応力 502 の分布が、第 5 図 (c) (d) の位相 盛分 布と等しくなるように、圧電景子の印加電圧を創 御することにより、本実施例と同等の位相 盛福正 手段を得ることが出来る。

次に、位相差補正手及りとして第4回(a),(b) で説明した手段を使用した位相差補正方法を説明 する。

第1個において、36はウォブリング信号発生回路、37は加援回路であり、位相差補正手段9で生ずる位相差が発生する方向に位相差補正手段9の印加電圧Bをウォブリングする。38は包絡緩快放送であり、是動回路24の出力から再生信号25の振感、すたわち信号中のAC成分すたわち第2回以比おけるd(すたわちは,d))を包絡線検護する。

ることが出来る。

したがって、上記位相差補正手段?を2つ利用
すれば、第3図(c)で示されるような位相差のかない。
ないで示されるような位相差ので示されるとが出来る。のそれでは、第120位に、第

本実施例では、2つのLiNbO。基本を、2段重ねにし各電低パターンが直交する様成としたが、 複数額のLiNbO。基本を重ね、各電低パターンが なす角度も任意の角度に透定した構成も、本実施 例と同等の位相差確正手段となる。

また、本実施例においては、電気光学結晶とし

また、26 はペンドペスフィルタ、33 は乗算器であり、ペンドパスフィルタ26 の出力 信号と、ウオブリンク信号発生回路36より出力されるウオブリング信号をアナログ乗算する。さらに、34はローペスフィルタ、27は位相差補正感動風路であり、位相差補正手紋タの電圧 8 を可変することにより、位相差補正を行なう。

これらの動作につき、さらに図面を用いて説明 する。第5回は、再生信号選嘱は、すなわち信号 中のAC成分と、レーザ光中の位相差をの関係を 示したものである。図の曲線44に示すように、レ ーザ光中の位相差を = 0 、すなわち るのときは扱 唱 d が 最大度となるが、位相差を生じたとき、す なわち るまたは る。のときには、遅幅 d が減少する。

自級44がこのような鉄路をたどるとき、レーザー 光中に、 5°~ 5°の位相差があると、位相差相正手 段9がウォブリング信号発生回路 36・および加接 四路 57 により発生するウォブリング信号 45 にて 加扱されると、再生信号扱幅中に 46~ 48 のごと きウォブリング周波数成分を生ずる。すたわちレ

# 特開昭63~187438(6)

ニザ光中の位相差が( ぬ)のときには、ウォブリ ング信号45の投稿中心で再生信号扱幅はが最大と なり、位相差をが正。負のいずれに変化しても、 凝幅 d が低下寸るため、46のような、ウォブリン グ信号45の2倍の開放数の信号が検出される。

とれに対して、位祖差が むおよび むのときは、 47 および 48 に示すように、ウオブリング信号45 と同一周波数で、展唱および位相が変調された信 号が彼出される。この信号 47 および 48 は、血薬 の頂きが異なる位置。すなわち位相差るの符号が 異なるときに検出された信号であるため、周期に 一致しているが位相が逆転している。

ところで、実験に検出される再生信号振幅すの 包瘡並灰形は、第6図(1)に示されるように、ウォ プリング関波数成分による変調を受ける。この図: で111 は再生信号扱幅である信号中のAC成分を 示す。とのAC成分 111 は、包絡減収款得58で包 路盤伐放され、さらドパンドパスフィルタ26で再 生は分である高周放成分、およびトラッキング。 フォーカシング等の低周放成分が放去されること

- 115 がりになるように、位相蓋補正駆動回路27に より位相差補正手段りを制御すれば、レーザ先中 の位相差。を180 の差数倍に補正することができ

このように本発明によれば、光磁気ディスク1 の記录膜 2 、および検光子17へ入射するレーザ光 4 慰園の簡単な説明 を直載値光に補正するため、再生信号接幅はを最 大に得ることができ、C N比を向上することがで きる。さらに 優光子 8 にもほぼ 直線値光に被正し たレーザ光が入射するため、偏光子8 および12に おいて、所定の個先特性を得ることができる。

また、補正する位相差の周辺数が低い場合には ヘンドパスフィルタ26をローパスフィルチとし、 さらに必要に応じ、ローパスフィルタ54の後に、 さらにもう1 似のローパスフィルメを良けてもよ

#### [発明の効果]

以上、詳細に説明したように、本発明によれば、 光学的信程記録媒体にレーザ光が入射および反射 する娘に生ずる不均一な位相感を、位相遠補正手

化より、個に示すような提幅と位相が変調された 信号 112 が検出される。したがって、この信号に はウオブリング間波数成分が含まれており、位相・ 差ま=ロ( ぬ)でひとなり、まの符号によって位。 相が逆転している。

この信号 112 は、さらに仰に示すウォブリング 信号発生回路25 Kより出力されるウォブリング省 号 113 と、乗算券33ドてアナログ乗算され、その 趙条、図に示す乗算出力。すなわち位相検放出力 114 が得られる。そしてとの乗算出力 114 から、 さらにローペスフィルタ34によりウォブリング周 政政成分を除去すると、例に示すような信号 115 が得られる。この信号115は、出力0で位相巻を = 0 ( 4)をよぎり、且つ位相差のが正または負 の場合には低性が異なり、位相差量に応じて出力 が増加することから、この信号 115 を用いて位相 禎正を行なうことができる。

ととで、上記したらはぴとは妖らず、180°の 整议倍、すなわちョ・180°( n = 0 . ±t ± 2 , - )であればよい。すなわち、この位相部砌住号

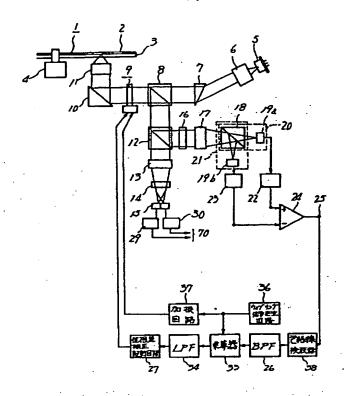
設を用いて補正することにより、光学的情報記録 媒体および検先子に入射するレーザ光をほぼ直接 偏光にすることができる。このため、存生信号扱 幅を最大にすることができ、この結果、CN比を 向上することが出来るという大きな効果がある。

第1 図は本発明の第1 実施例を示す光磁気再生 装建のプロック図。第2図、第3図は、光磁気デ イスタで生ずる位相差分布の説明図、第4回は前 記誦1 実施例の位相差補正手段の一具体例の斜視 盛・胡5 図、 第6 図は位相補正の削弾手段の特性 を示す図、終7回は前配位相差補正手段の他の具体 例の早前図である。

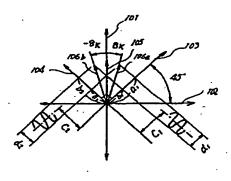
1 - 尤班気ディスク、2 - 記母膜、5 - カバー ガラス、9ー位相差補正手段、11ー対物レンズ、 17- 後光子。 105. 106 - 直級優先。 107. 108 - 情 円備光、 400 - Li Nb Os 基板。

代理人弁理士 小 川 島

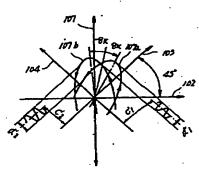
第1四





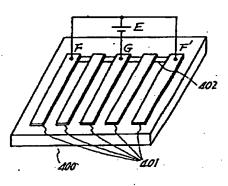


第2回(b)

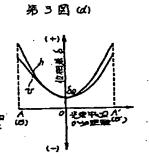


数 3 図 (b)

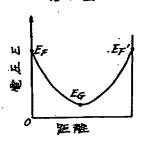
第 4 图 (a)



第3 Ø (c)



第4图(b)



第5团

第 L·図

第7团

